

節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1 0810 0900	科技英文(四) 四國光三甲 李懿方 明光樓四樓 402教室		班會 四國光三甲		台灣文化 四國光三甲 林義翔 明光樓二樓 203教室		
2 0910 1000	科技英文(四) 四國光三甲 李懿方 明光樓四樓 402教室	實體設計認證 四國光三甲 蔡健忠 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	電腦輔助照明系統設計 四國光三甲 殷尚彬 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓三樓 304教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓 203教室		
3 1010 1100	工程倫理 四國光三甲 彭瑞旺 明光樓四樓 402教室	實體設計認證 四國光三甲 蔡健忠 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	電腦輔助照明系統設計 四國光三甲 殷尚彬 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓三樓 304教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓 203教室		
4 1110 1200	工程倫理 四國光三甲 彭瑞旺 明光樓四樓 402教室	實體設計認證 四國光三甲 蔡健忠 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	電腦輔助照明系統設計 四國光三甲 殷尚彬 逢喜樓二樓光電多媒體 及電腦教學教室	雷射工程 四國光三甲 楊寶賡 明光樓三樓 304教室	光電實驗 四國光三甲 楊伯溫 明光樓二樓 203教室		
5 1310 1400	矽奈米元件檢測與分析 四國光三甲 謝東儒 明明樓二樓 204教室	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明明樓三樓307教室		光學工廠 四國光三甲 江政忠 明光樓四樓 403教室	台灣文化 四國光三甲 林義翔 明光樓二樓 203教室		
6 1410 1500	矽奈米元件檢測與分析 四國光三甲 謝東儒 明明樓二樓 204教室	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明明樓三樓307教室		光學工廠 四國光三甲 江政忠 明光樓四樓 403教室	台灣藝術 四國光三甲 林義翔 明光樓二樓 203教室		
7 1510 1600	矽奈米元件檢測與分析 四國光三甲 謝東儒 明明樓二樓 204教室	半導體製程技術 四國光三甲 李明玲 明明樓三樓307教室		光學工廠 四國光三甲 江政忠 明光樓四樓 403教室	台灣藝術 四國光三甲 林義翔 明光樓二樓 203教室		
8 1610 1700							